# فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

ma.iaumajlesi.ac.ir مطالعه مقایسهای ریزساختار، ترکیب فازی و مقاومت به اکسیداسیون پوشش CoNiCrAlY ایجاد شده توسط فرايندهاي HVOF و LPPS

يثمان زمان مقدم 1\*، ضياء والفي 1

۱- دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت. ۲- دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت. pejmanzamani33@yahoo.com\*

چکیدہ	اطلاعات مقاله
در این تحقیق، پودر CoNiCrAlY توسط فرایندهای پاشش حرارتی سوخت اکسیژن سرعتبالا (HVOF) و پاشش پلاسمایی فشار پایین (LPPS)	دریافت: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
روی زیرلایههایی از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل IN738 پوششردهی شدند. آزمایش اکسیداسیون دمای بالا در دمای C° ۱۰۵۰ و زمان ۲۰۰ ساعت در	پذیرش: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
کوره مافلی روی پوششها انجام شد. ریزساختار و ترکیب فازی پوششها قبل و بعد از آزمایش اکسیداسیون توسط SEM و XRD بررسی شدند. نتایج	کلید واژگان:
نشان دادند که میزان تخلخل (درصد حجمی) و زبری سطح (میکرومتر) برای پوشش HVOF به ترتیب ۶/۰ و ۴/۴ و برای پوشش LPPS به ترتیب ۲ و	پوشش CoNiCrAlY
۶/۶۲ اندازه گیری شد. پوشش HVOF شامل دو فاز CoNiCr و Co,Ni)Al درحالی که پوشش LPPS متشکل از تک فاز CoNiCr بود.	HVOF
ناپدید شدن فاز β در پوشش LPPS پس از پاشش ناشی از انحلال در جت پلاسما و عدم بازیابی آن در شرایط کوئنچ سریع و انجماد غیر تعادلی بود. این	LPPS
فاز پس از عملیات حرارتی بازیابی شد. ریزساختار پوشش LPPS به دلیل لایهنشانی در فشار پایین اکسیژن در محفظه خلأ دارای اکسید بسیار کمتری	پاشش حرارتی
نسبت به پوشش HVOF بود. پس از ۲۰۰ ساعت آزمایش اکسیداسیون، میزان فاز β (بهعنوان معیار مقاومت به اکسیداسیون) بهطور کامل در پوشش	اكسيداسيون دماى بالا
LPPS مصرف شد درحالی که پوشش HVOF شامل رسوبات باقیمانده β بود. میانگین ضخامت لایه TGO برای پوشش HVOF و LPPS به ترتیب	
۵/۲± ±۰/۴ و ۲/۱± ۱/۱ میکرومتر محاسبه شد. حضور اکسیدهای پراکنده در ریزساختار، زبری پایین تر و ساختار متراکم تر پوشش HVOF بهعنوان دلایل	
مقاومت به اکسیداسیون بالاتر آن نسبت به پوشش LPPS پیشنهاد شدند.	

### Comparative Study of Microstructure, Phase Composition, and Oxidation Resistance of CoNiCrAlY Coating **Deposited by HVOF and LPPS processes**

### Pejman Zamani Moghadam<sup>1\*</sup>, Zia Valefi<sup>2</sup>

1- Ph.D. Student, Faculty of material and manufacturing technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran. 2- Assistant Professor, Faculty of material and manufacturing technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

\* pejmanzamani33@yahoo.com **Article Information** 

#### Abstract

Original Research Paper In this research, CoNiCrAlY powder was deposited by high-velocity oxy-fuel (HVOF) and lowpressure plasma spraying (LPPS) processes on IN738 nickel-based superalloy substrates. The Doi: high-temperature oxidation test was performed on the coatings at a temperature of 1050 °C and a **Keywords:** time of 200 hours in a muffle furnace. The microstructure and phase composition of the coatings CoNiCrAlY Coating were investigated by SEM and XRD before and after the oxidation test. The porosity (volume HVOF percentage) and surface roughness (micrometer) were measured for HVOF coating as 0.6 and 4.4, LPPS and for LPPS coating as 2 and 6.62, respectively. The HVOF coating consisted of  $\gamma$ -CoNiCr and Thermal Spray  $\beta$ -(Co,Ni)Al, while the LPPS coating included a single phase  $\gamma$ -CoNiCr. The disappearance of the High-Temperature Oxidation β phase in the LPPS coating after spraying was due to dissolution in the plasma jet and its nonrecovery in the conditions of rapid quenching and non-equilibrium solidification. This phase was recovered after heat treatment. The microstructure of the LPPS coating had much less oxide than the HVOF coating due to depositing at low oxygen pressure in the vacuum chamber. After 200 hours of oxidation test, the amount of  $\beta$  phase (as an oxidation resistance criterion) was completely consumed in the LPPS coating, while the HVOF coating contained the retained  $\beta$ deposits. The average thickness of TGO layer for HVOF and LPPS coatings was 5.2 and 7.1 µm, respectively. The dispersed oxides in the microstructure, lower roughness and denser structure of HVOF coating were reasons for the higher oxidation resistance of HVOF coating than LPPS.

#### Please cite this article using:

Pejman Zamani Moghadam, Zia Valefi, Comparative Study of Microstructure, Phase Composition, and Oxidation Resistance of CoNiCrAlY Coating Deposited by HVOF and LPPS processes, New Process in Material Engineering, 2024, 18(1), 61-72.

مقاله يژوهشي

### ۱- مقدمه

پوشش های MCrAlY (M=Ni,Co) جهت تأمین مقاومت در برابر اکسیداسیون برای اجزای داغ توربین های گازی استفاده می شوند. ترکیب آلیاژ به گونه ای طراحی شده است که در دمای کاری توربین، با مصرف فاز غنی از آلومینیوم اید دمای کاری توربین، با مصرف فاز غنی از آلومینیوم پوشش تشکیل می شود. این لایه محافظ اکسیدی یا اکسید رشد یافته حرارتی (TGO)<sup>1</sup> با محدود کردن نفوذ اکسیژن به پوشش و ممانعت از مصرف عناصر آلیاژی، منجر به افزایش مقاومت به اکسیداسیون می گردد [۳-1].

پوشش های MCrAlY عمد تا توسط فرایندهای پاشش حرارتی سوخت اکسیژن سرعتبالا (HVOF) و یاشش پلاسمایی فشار پایین (LPPS یا VPS) اعمال می شوند. فرایند HVOF یک سیستم احتراق داخلی است که یک جت شعله مافوق صوت برای گرم کردن و شتاب دادن به پودرها برای تشکیل پوشش روی سطح تولید می کند. هدف از طراحی HVOF، همانند سایر فرایندهای یاشش حرارتی، انتقال انرژی حرارتی و سینتیکی به ذرات پودر با حداکثر بازدهی است. در دهههای گذشته روند توسعه فرایندهای پاشش حرارتی بر مبنای افزایش سرعت ذرات و کاهش ذوبشان بوده است تا تبخير و اکسيداسيون کمتر و ييوند مكانيكي قوى ترطى پاشش ايجاد شود. در اين فرايند، سوخت گازی (پروپان، پروپیلن یا هیدروژن) یا مایع (كروزن) همراه با اكسيژن تحت فشار بالا وارد محفظه احتراق شده و مشتعل مي گردد. حداكثر دماي ايجاد شده توسط این فرایند ۳۲۰۰K–۲۷۰۰ است. سیس گازها منبسط شده و توسط نازل خاص به سرعتهای بالاتر از ۲۰۰۰ m/s مي رسند [۴-۴].

پوشش های پاشش پلاسمایی توسط گرم شدن و شتاب گرفتن پودرها در یک جریان پلاسمای دما بالا تولید می-شوند. فرایند LPPS، پاشش پلاسمای تحت فشار کم (NiCrAIY) است [۷]. پوشش دهی NiCrAIY در فضای حاوی اکسیژن، باعث اکسیداسیون پوشش و تشکیل مرزهای اکسیدی و درنتیجه موجب تضعیف خواص دما

بالای پوشش می شود. روش LPPS به دلیل انجام فرایند در فشار پایین، فرایندی ایده آل جهت اعمال آلیاژ فعال MCrAIY محسوب می شود [۸]. در فرایند PPS جهت حذف اکسیژن در طول فرایند پوشش دهی، تفنگ پاشش سلاسمایی به همراه قطعه کار، داخل محفظه ای با فشار mbar یلاسمایی به توسط یک گاز خنثی پر می شود، قرار می گیرد [۹].

تانیگ و همکاران [۱۰] گزارش کردند که یوشش MCrAlY با مقدار بالاتر اکسیژن، دارای اکسیدهای غنی از Al بیشتری است. درنتیجه مقدار Al موجود (اکتبویته Al) برای تشکیل لایه TGO کاهش می یابد. درنتیجه در یک حد بحراني، احتمال رشد اكسيدهاي غير محافظ اسپينل افرايش مییابد. فساتی و همکاران"[۱۱]، به مطالعه رفتار اکسیداسیون دو پوشش CoNiCrAlY HVOF با ترکیب مشابه ولى مقدار اكسيژن مختلف پرداختند. آن ها مقاومت به اکسیداسیون بالاتری از یوشش با مقدار اکسیژن بالاتر مشاهده كردند. دليل اين رفتار، تشكيل جوانه هاي آلومينا طي پاشش روي سطح اسپلت و درنتيجه بهبود چسبندگي و رشد لايه TGO پيشنهاد شد. فرديناند و همكاران<sup>۴</sup> [۱۲] رفتار اکسیداسیون پوشیش CoNiCrAlY ایجاد شده توسط فرایندهای LPPS و HVOF را مطالعه کردند. یسس از آزمایش اکسیداسیون به مدت ۳۰۰۰ ساعت در دمای C° ۱۰۰۰، مقاومت به اکسیداسیون یوشش HVOF بهتر از LPPS بود. دلیل آن، تشکیل رگههای اکسیدی روی سطح ذرات طي ياشش HVOF و حضور فاز β يس از آزمايش اکسیداسیون بود. درحالی که پوشش LPPS کاملاً از فاز β تخلیه شده بود. از طرفی ناواک و همکاران<sup>۵</sup> [۱۳] ثابت کردند که اگرچه یوشش های HVOF مقاومت به اکسیداسیون همدما بهتری دارند اما مقاومت لایه TGO در برابر شوکهای حرارتی به دلیل پروفیل سطح صافتر در پوشش های HVOF و به هم پیوستن راحت تر تر کها نسبت به یوشش های LPPS ضعیف تر است.

مقایسه مقاومت به اکسیداسیون و ارتباط آن با ریزساختار و ترکیب فازی پوشش های CoNiCrAIY ایجاد شده توسط HVOF و LPPS به مطالعات بیشتری نیاز دارد؛ بنابراین، هدف نگارش مقاله حاضر، ایجاد پوشش CoNiCrAIY توسط فرایندهای HVOF و LPPS و مقایسه ریزساختار و ترکیب فازی و همچنین عملکرد اکسیداسیونشان در دمای ° ۱۰۵۰ است.

### ۲- روش تحقیق

در این پژوهش، زیرلایه سوپر آلیاژ پایه نیکل Inconel 738 با ابعاد ۲۰ \* ۲۰ \* ۵ میلی متر استفاده شد. آنالیز ترکیب شیمیایی این آلیاژها به روش طیفسنجی گسیل جرقهای (SES)<sup>2</sup> توسط دستگاه کوانتومتری در جدول (۱) ارائه شده است. قبل از پوشش دهی، عملیات ذره پاشی ذرات آلومینا مش ۳۶ با فشار ۵ بار جهت افزایش زبری روی سطح زیرلایه ها انجام شد. زبری میانگین سطح زیرلایه ها پس از عملیات ذره پاشی حدود ۸ تا ۹ میکرومتر بود. جهت تمیز کردن و چربی گیری، سطح زیرلایه ها قبل از پوشش دهی با استون شست و شو شد.

پودر پایه کبالت CoNiCrAIY با نام تجاری AMPERIT بودر پایه کبالت CoNiCrAIY و کرومتر جهت پوشش دهی توسط فرایندهای HVOF و LPPS تهیه شد. فرایند HVOF مجهز به مشعل HVOF و LPPS تهیه شد. ترکیب اکسیژن با هوای فشرده به همراه سوخت مایع ترکیب اکسیژن با هوای فشرده به همراه سوخت مایع کروزن (C<sub>12</sub>H<sub>26</sub>) استفاده می کند. طی پوشش دهی زیرلایه اتوسط گاز نیتروژن خنک کاری شدند. پارامترهای ایجاد پوشش HVOF در جدول (۲) آورده شدهاند از (شماتیک شکل ۱ الف). پوشش دهی LPPS با استفاده از خلأ آبگرد ایجاد شد. جهت حذف اکسیژن، ابتدا محفظه خلأ تا فشار ۲ میلی بار تخلیه و سپس تا فشار کاری ۱۵۰ میلی بار توسط گاز آرگون (خلوص ۹۹/۹۹) پر شد. پارامترهای پاشش پلاسمایی در جدول (۳) آورده شده است

Inconel 7	ِآلياژ 38	يه سو پر	ل زيرلا	شيميايي	نر کیب	ول (۱):	جد
Trace elements (Nb, C, P, etc.)	Та	W	Al	Ti	Co	Cr	Ni
1	1.75	2.6	3.4	3.4	8.5	16.0	Base



HVOF	پوشش	ايجاد	مترهای	پارا	:(٢)	جدول
------	------	-------	--------	------	------	------

نرخ جريان سوخت (mL/min)	٤٠٠
نرخ اکسیژن (l/min)	٩٠٠
فاصله پاشش (cm)	٣٥
نرخ گاز حامل (l/min)	12
نرخ تغذیه پودر (g/min)	0+
فشار محفظه احتراق (bar)	۲/٩
سرعت خطی مشعل (m/s)	•/٣

LPPS	پوشش	ای ایجاد	پارامترھ	:(٣)	جدول
------	------	----------	----------	------	------

آرمون (bar)       ٥/٢         هيدروژن (bar)       ٢/٥         فاصله پاشش (cm)       ١٢         نرخ محاز حامل (slpm)       ٢         موريان (I)       ٠٠         ٥٠       ٠٠		
هيدروژن (bar) ٥/٢ فاصله پاشش (cm) ١٢ نوخ گاز حامل (slpm) ٢ جويان (I) ٥٠ ولتاژ (V) ٥٠	آرگون (bar)	۲/٥
فاصله پاشش (cm) ۲۰ نوخ گاز حامل (slpm) ۲ جویان (I) ۲۰۰ ولتاژ (V) ۰۰	هیدروژن (bar)	۲/٥
نوخ گاز حامل (slpm) ۲ جریان (I) ۲٥٠ ولتاژ (V) ۰٥	فاصله پاشش (cm)	١٢
جريان (I) مەت ولتاۋ (V) مە	نرخ گاز حامل (slpm)	۲
ولتاژ (V) ٥٠	جريان (I)	201
	ولتاژ (V)	٥٠

آمادهسازی نمونههای متالوگرافی مطابق با استاندارد ASTM E1920 انجام شد. از مورفولوژی و سطح مقطع نمونههای متالوگرافی، تصاویر میکروسکوپی الکترونی

روبشی (SEM) تهیه گردید. محاسبه درصد اکسید در پوشش ها توسط آنالیز تصاویر نوری و الکترون های برگشتی با استفاده از نرمافزار MIP cloud انجام شد. به طوری که درصد تخلخل محاسبه شده از آنالیز تصویر الکترون های برگشتی از مجموع درصد تخلخل و اکسید حاصل از آنالیز تصویر نوری تفریق گردید و درصد حجمی اکسید به دست آمد. همچنین به منظور تعیین ترکیب شیمیایی فازهای مختلف، آنالیز توزیع عناصر EDS نیز روی پوشش ها انجام شد. زبری میانگین سطح (Ra) پوشش ها توسط دستگاه زبری سنج سوزنی مدل MITUTOYO SJ-201 اندازه گیری شد.

جهت شناسایی فازهای موجود در پودر، پوششها پس از پاشش و پس از آزمایش اکسیداسیون، از دستگاه پراش سنج پرتوایکس فیلیپس مدل PW3710 استفاده شد. فازشناسی الگوهای پراش سنجی پرتوایکس توسط نرمافزار XPert HighScore Plus

بهمنظور ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش های پس از پاشش، نمونه های آزمون به مدت ۲۰۰ ساعت در کوره مافلی با دمای ۲۰۵۰ قرار داده شدند. جهت بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالا، مقطع عرضی از نمونه های پوشش داده شده توسط وایرکات آماده شدند و پسازآن سطح برش خورده توسط سنباده زنی و پولیش کاری پرداخت شد. میانگین ضخامت لایه TGO با اندازه گیری ۳۰ ناحیه مختلف پوشش ها محاسبه شد.

### ۳- نتايج و بحث

تصویر میکروسکوپی از پودر تجاری مورد استفاده در شکل (۲) نشان داده شدهاند. شکل (۲) مورفولوژی کروی پودر CoNiCrAly را نشان میدهد. مطابق با آنالیز EDS، این پودر حاوی (درصد وزنی) ۳۶/۸ کبالت، ۳۳/۹ نیکل، ۲۱/۵ کروم، ۲/۷ آلومینیوم و ۲/۶ ایتریم است.



زمانی مقدم و والفی

شکل (۲): پودر CoNiCrAlY تجاری مورد استفاده.

تصاویر میکروسکوپی پوشش های CoNiCrAlY ایجاد شده توسط فرایندهای HVOF و LPPS در شکل (۳) نشان داده شده است. پوشش ها دارای ضخامت نسبتاً یکنواخت بوده و هیچ گونه ترکی در فصل مشترک پوشش و زیرلایه مشاهده نمیشود. نواحی تیره در فصل مشترک پوشش و زیرلایه (مشخص شده با پیکان قرمز)، ذرات ساینده (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) به دام افتاده ناشی از عملیات ذره پاشی هستند. در تصاویر سطح مقطع، ساختار لايهاى شامل ذرات ذوب نشده، تخلخل و ذرات کاملاً پهن شده (اسپلت) که از ویژگیهای پوشش پاشش حرارتی هستند، مشاهده می شود. پوشش ایجاد شده توسط فرایند HVOF دارای ساختار متراکمتر و همگنتر نسبت به پوشش LPPS می باشد. میزان تخلخل پوشش های HVOF و LPPS با استفاده از آنالیز تصاویر میکروسکوپی به ترتیب ۲/۰± ۶/۴ و ۲/۰± ۲ درصد حجمی محاسبه شد. برای فهم چگونگی تشکیل ریزساختار این پوششها، اتفاقات متوالی طی رسوب یک ذره روی زیرلایه و انجماد آن دنبال می شوند. بر اساس اصول پاشش حرارتی HVOF، از انرژی حرارتی (K ۳۲۰۰-۲۷۰۰) یک مشعل برای خمیری کردن و پرتاب ذرات با سرعت بالا (۷۰۰ m/s) روی زیرلایه استفاده میشود. ذرات پودری تزریقشده به داخل مشعل، طی گذر از میان آن خمیری شده و با سرعت زياد به سمت زيرلايه پرتاب مي شوند. ذرات ذوب شده يا گرم شده به سطح زیرلایه که برای بهبود چسبندگی زبر شده است، برخورد میکنند. این ذرات بهوسیله نیروی

ضربهای، وابسته به دما، سرعت و وضعیت اکسیداسیون طی پاشش با درجه پهن شوندگی مختلفی، با سرعت سرد شدن بسیار زیاد (حدود ۱۰۳K/s) روی سطح منجمد میشوند. نرخ سرمایش بالا به دلیل اختلاف بسیار زیاد دمای ذرات و زیرلایه است. مکانیزم چسبندگی ذرات به زیرلایه و در ادامه مکانیزم همچسبی<sup>۷</sup> ذرات به یکدیگر قفل شوندگی مکانیکی حین انجماد میباشد. در ادامه ذرات ذوب شده یا گرم شده به طور پیوسته روی ذراتی که قبلاً منجمد شدهاند، رسوب کرده و پوششی با مورفولوژی لایه لایه، تشکیل میدهند [16–1۴].



شکل (۳): تصاویر SEM سطح مقطع پوشش ها: الف) HVOF و ب) CONICrAIY و کا LPPS CONICrAIY

هرگونه عدم همچسبی و ترشوندگی منجر به ایجاد فضاهای خالی (تخلخل) در پوشش های پاشش حرارتی میگردد. بنابراین، ذرات ذوب نشده میتوانند منشأ تخلخل باشند. رگههایی تیرهرنگ در تصاویر میکروسکوپی ریزساختار

پوششها مشاهده شد. در پوششهای پاشش پلاسما این رگەھا مىتوانند ناشى از اكسيداسيون طى پاشش يا جدايش بین اسپلتها به دلیل سرعت کم طی برخورد و نرخ سرد شدن بسیار بالا (K/s) پس از برخورد باشند. بهمنظور شفافسازی، آنالیز توزیع عناصر اکسیژن، آلومینیوم و ايتريم از سطح مقطع پوليش شده پوشش LPPS در شکل (۴) آورده شده است. همانطور که از مقایسه تصاویر فهمیده می شود، بخش کمی از رگههای تیره شامل اکسیدهای Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و Al<sub>2</sub>Y<sub>y</sub>O<sub>z</sub> (داخل بیضیها) و بقیه جدایش (فلشها) بین اسپلتها هستند. جدایش بین لایههای مختلف دو منشأ عمده دارد. ذرات ذوب نشده که منطقه سردتر جت پلاسما به سطح میرسند، قابلیت ترشوندگی کمی داشته و به دلیل سرعت کم طی برخورد (۵۰۰–۳/s ۳۰۰) همچسبی مناسبی ایجاد نمیکنند [۱۴]. از طرفی در ذرات ذوب شده آمده از منطقه داغ پلاسما که پس از برخورد كاملاً پهن مي شوند (اسپلت)، تنش هاي بسيار بالايي یس از انقباض ایجاد شده که منجر به جدایش آنها از لایه مجاور مي گردد.



شکل (۴): آنالیز توزیع عناصر اکسیژن، آلومینیوم و ایتریم از سطح مقطع پولیش شده پوشش LPPS CoNiCrAlY پس از پاشش.

الگوهای XRD پودر CoNiCrAIY و پوششها در شکل (۵) نشان داده شدهاند. همانطور که دیده می شود، پودر



شکل (۵): الگوهای XRD پودر CoNiCrAlY و پوشش های متناظر ایجادشده توسط HVOF و LPPS.

تصاویر میکروسکوپی از سطح رویی پوشش ها در شکل (۶) آورده شدهاند. این شکل، آخرین لایه منجمد شده در فرایندهای پوشش دهی را نشان می دهد. همان طور که در این شکل ها مشاهده می شود، این لایه حاوی ذراتی است که با درجهی پهن شوندگی متفاوت روی سطح رسوب کردهاند. این امر منجر به ایجاد پستی وبلندی و درنتیجه زبری سطح پوشش می شود. زبری سطح پوشش های LPPS و HVOF و HVOF به ترتیب ۵/۰± ۶/۶۲ و ۵/۰± ۴/۴ میکرومتر اندازه گیری شد.

تفاوت در ریزساختار پوشش های HVOF و LPPS ناشی از تجربه حرارتی متفاوت پودر طی هر فرایند پاشش است. در فرایند HVOF، ذرات پودر در معرض دمای شعله K-۰۰۳ ۲۰۰۰ در مدت زمان بسیار کوتاه قرار می گیرند. این منجر به ذوب شوندگی ناقص ذرات پودر می شود و درنتیجه ریزساختار دوفازی β+γ در پوشش باقی می ماند. از طرف دیگر، در پوشش ZPPS، به دلیل دمای بسیار زیاد جت پلاسما (۲۰۰۰ ) و سرعت کمتر ذرات، پودر برای مدت زمان بیشتری در معرض دمای بالا قرار می گیرد. این منجر به شده به محض برخورد بلافاصله سرد شده و فرصت ریزساختار تک فاز γ تشکیل شد. نرخهای انجماد بیش از ریزساختار تک فاز γ تشکیل شد. نرخهای انجماد بیش از زیرلایههای فولادی گزارش شده است [۹–۱۸]. نرخهای زیرلایههای فولادی گزارش شده است [۹–۱۸]. نرخهای CoNiCrAlY از دو فاز γ-CoNiCr و β-(Co,Ni)Al تشکیل شده است. γ فازی FCC با پارامتر شبکه نزدیک به ۳۵۸. نانومتر و β فازی B2 مشابه با NiAl و CoAl با يارامتر شبكه تقريباً ٠/٢٨۶ نانومتر است [١٤]. نمايان شدن فاز β بهصورت طيف زمينه در زاويه Δ=43 الگوى XRD يودر اوليه، نشاندهنده حضور عمده آن بهصورت محلول جامد در شبکه γ است. این به دلیل فرایند تولید پودر اتمیزاسیون است [۱۷]. همانطور که دیده می شود پوشش HVOF CoNiCrAlY شامل فازهای محلول جامد γ و β است. ارتفاع کم پیک فاز β نشاندهنده مقدار کم رسوبات فاز غنی از Al در پوشش HVOF است. در پوشش CoNiCrAlY عمدتاً فاز محلول جامد γ مشاهده می شود. مقايسه الكوى XRD پوشش LPPS با HVOF (شكل ۵) نشان میدهد که زوایای پیکهای پوشش LPPS (20) به میزان ۲/۳ درجه نسبت به پوشش HVOF افزایش (جابجایی به سمت چپ نمودار XRD) یافتند که نشاندهنده حضور تنشهای کششی بیشتر در پوشش LPPS است [۱۴]. این تنشها طي پاشش حرارتي و انقباض سريع ذرات داغ ايجاد شدهاند. حل شدن رسوبات β در زمینه نیز می تواند منبع این تنش باشد. این تنشهای کششی یکی از دلایل ایجاد جدایش بین اسپلتها و آشکار شدن رگههای باریک تیره در ریزساختار سطح مقطع پوشش های LPPS در شکل (۴) است. همچنین نسبت شدت بلندترین پیک γ به β برای پوشش LPPS بسیار بیشتر از پوشش HVOF است که به دلیل انحلال فاز β طی فرایند LPPS و عدم بازیابی آن به دلیل انجماد بسیار سریع و غیر تعادلی است. در نتیجه تنشهای کششی بالاتر و میزان فاز β کمتری در پوشش LPPS در مقایسه با پوشش HVOF پس از پاشش حرارتی وجود دارد.

سرمایش ذرات پاشش پلاسمایی شده بالاتر از بیشترین نرخ سرمایش ذرات اتمیزه شده (K/s × 5) است. دلیل آن، انجماد ذرات مذاب آمده از جت پلاسما روی زیرلایه سرد است. درنتیجه، علاوه بر همرفت و تابش، مکانیزم رسانش نیز نقش مهمی در اتلاف حرارت ایفا می کند.



شكل (۶): تصاویر SEM سطح رویی پوشش ها: الف) HVOF (۶): تصاویر CoNiCrAlY و ب) LPPS CONICrAlY

بهطورکلی، پوشش LPPS در مقایسه با پوشش HVOF مقادیر بیشتری ذرات ذوب شده نشان دادند. مقایسه تصاویر سطح مقطع و سطح روی پوشش ها در شکل های (۳) و (۶) این نکته را تائید میکند. ازاینرو نواحی دو فازی β+γ بیشتری در پوشش HVOF پس از پاشش حضور دارند. اگرچه درجه ذوب شوندگی در پوشش LPPS بالاتر است، اما مقایسه تصاویر میکروسکوپی و اعداد به دست آمده از آزمایش زبری سنجی اثبات میکنند که درجه پهن شوندگی در پوشش HVOF بالاتر است که دلیل آن

سرعت بالاتر ذرات خمیری شده موقع برخورد به سطح است. این عامل منجر به درصد تخلخل کمتر پوشش HVOF در مقایسه با LPPS نیز شده است؛ زیرا سرعت بالای ذرات طی برخورد منجر به پر شدن حفرات لایه زیرین شده و تخلخل پوشش را کاهش میدهد. شکل (۷)، بازیابی و توزیع یکنواخت فاز β در پوشش ZPPS را پس از عملیات حرارتی را نشان میدهد. در حالی که در پوشش عملیات حرارتی را نشان میدهد. در حالی که در پوشش نرات ذوب نشده مشاهده شد. پیش از این انحلال فاز β در پوشش ZPD در تحلیل XRD بحث شد که با تصاویر میکروسکوپی مطابقت دارد. مقدار فاز غنی از آلومینیوم β به دلیل تأمین AI لازم برای تشکیل لایه محافظ دا\_۲۰-۲].



شکل (۷): تصویر سطح مقطع پوشش LPPS CoNiCrAIY: الف) پس از پاشش و ب) پس از عملیات حرارتی ۵ ساعت در دمای ۱۰۰۵ ℃

تصاویر سطح مقطع پوشش های HVOF و LPPS پس از آزمایش اکسیداسیون در دمای  $2^{\circ}$  ۱۰۵۰ به مدت ۲۰۰ ساعت در شکل (۸) داده شده است. همان طور که در شکل (۸ – الف) مشاهده می شود پوشش HVOF شامل سه ناحیه است: تخلیه شده از فاز β نزدیک سطح پوشش، ناحیه دو فاز  $\beta+\gamma$  وسط پوشش و ناحیه درهم نفوذی ZDI در فصل مشترک بین پوشش و ناحیه درهم نفوذی ZDI در فصل مشتر ک بین پوشش و زیرلایه. درحالی که تمامی فاز β در پوشش شامل تک فاز γ است. ناحیه تخلیه شده از فاز β، نشانگر مصرف آلومینیوم از فاز β برای تشکیل لایه Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> است. همچنین ناحیه بین نفوذی به دلیل نفوذ IA در زیرلایه به دلیل اختلاف غلظت آلومینیوم در زیرلایه Inconel 738 به دلیل اختلاف غلظت آلومینیوم در زیرلایه Inconel 738



شکل (۸): تصاویر سطح مقطع پوشش ها پس از آزمایش اکسیداسیون به مدت ۲۰۰ ساعت در دمای ۵° ۱۰۵۰: الف) HVOF CoNiCrAlY و ب) LPPS CoNiCrAlY

تصاویر سطح مقطع پوشش ها پس از اکسیداسیون در بزرگنمایی بالاتر در شکل ۹ نشان می دهد که ضخامت لایه رشد یافته حرارتی (TGO) روی پوشش ZPPS از پوشش HVOF بیشتر است. میانگین ضخامت لایه TGO برای پوشش HVOF و LPPS به ترتیب ۳/±۰ ۲/۴ و ۴/۰± ۱/۲ میکرومتر محاسبه شد. با توجه به مقدار β باقیمانده بیشتر و ضخامت لایه TGO کمتر در پوشش HVOF نسبت به مخامت اینه LPPS کمتر در که پوشش HVOF مقاومت به اکسیداسیون بالاتری نسبت به پوشش ZPPS دارد.



شکل (۹): تصاویر سطح مقطع پوشش ها پس از آزمایش اکسیداسیون به مدت ۲۰۰ ساعت در دمای ۲° ۱۰۵۰: الف) LPPS CONICrAIY و ب)

رانا و همکاران<sup>۸</sup> [۲۲]، دلیل بیشتر بودن مقاومت به اکسیداسیون پوششهای HVOF نسبت به LPPS را اکسیداسیون ذرات طی فرایند HVOF پیشنهاد کردهاند. آنها گزارش کردند که حضور اکسیدهای پراکنده در ریزساختار پوشش می تواند مانع از نفوذ عناصر آلیاژی شده



شکل (۱۰): آنالیز توزیع عناصر از سطح مقطع لایه TGO پوشش LPPS نشاندهنده تشکیل لایه اکسیدی دوتایی و وقوع اکسیداسیون داخلی.

همچنین در شکل (۱۰) وقوع اکسیداسیون داخلی در پوشش LPPS CoNiCrAIY مشاهده میشود. همچنین مقایسه تصاویر (۸- الف) و (۸- ب) و همچنین (۹- الف) و (۹-ب) نشان میدهند که برخلاف پوشش HVOF در پوشش LPPS اکسیداسیون داخلی رخ داده است. این به دلیل تخلخل بالاتر پوشش ZPPS (۲ درصد حجمی) نسبت به پوشش HVOF است. درواقع نفوذ اکسیژن مولکولی در نوشای خالی بین لایههای مختلف پوشش و جذب آن بین اسپلتها منجر به اکسیداسیون داخلی در پوشش ZPPS شده است. درنتیجه تفاوتهای مشاهده شده در ریزساختار پوششها تأثیر چشمگیری در مقاومت به اکسیداسیون آنها دارد.

نی و همکاران`' [۲۶] اثبـات کردند کـه زبری سطح بالا می تواند منجر به افزایش سرعت تشکیل اکسیدهای ناخواسته روی اکسید آلومینیوم شود. با مصرف فاز β و و در نتیجه مقاومت به اکسیداسیون پوشش را بهبود میبخشد.

ویژگی مهم دیگر پوشش های ایجادشده توسط پاشش حرارتی، زبری سطح بالاتر پوشش LPPS (۶/۶۲ میکرومتر) در مقایسه با پوشش HVOF (۴/۴) به دلیل درجه پهن شوندگی کمتر طی پاشش پلاسمایی طی برخورد به زیرلایه يا لايه قبلي است. محققان معتقدند كه با افزايش زبري سطح، سطح مؤثر پوشش افزایش یافته و منجر به افزایش اکتیویته اکسیژن و درنتیجه افزایش واکنش های اکسیداسیون می شود. فوئر شتاین و همکاران ۲۴-۲۳] نشان دادند که تخلیه Al در ناهمواریهای سطح شدیداً به هندسه و حجم هر ناهمگونی بستگی دارد. آنها گزارش کردند که با افزایش زبری و درنتیجه نسبت سطح به حجم ناهمگونیها، تخلیه Al تسریع مییابد و اکسیدهای غیر محافظ تشکیل میشوند. طی اکسیداسیون فاز غنی از آلومینیوم β با گذشت زمان کاهش یافته و صرف تشکیل لایه اکسیدی روی سطح پوشش میشود. سیس ریزساختار پوشش دچار استحاله می گردد. با توجه به مقدار زیاد کبالت در آلیاژ امکان  $\gamma 
ightarrow \beta$ تشکیل فاز  $\square \gamma$  در ریزساختار پوشش وجود ندارد. حد بحرانی آلومینیوم برای استحاله فاز بتا ۶/۸ درصد وزنی گزارش شده است [۲۵].

حضور یک لایه اکسیدی دوتایی در سطح مقطع هر دو پوشش دیده شد. تصویر سطح مقطع پوشش LPPS CONiCrAIY در شکل (۱۰) بهوضوح نشان میدهد که لایه TGO از دو قشر مجزا تشکیل شده است. آنالیز توزیع عناصر بهخوبی نشان میدهد که لایه تیره پایینی غنی از آلومینیوم و اکسیژن (Δ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) و لایه روشن بالایی مخلوطی از کروم، کبالت، نیکل، آلومینیوم و اکسیژن (اکسیدهای اسپینل) است [۱۴ و ۱۶].

کاهش اکتیویته Al، انحلال Cr و Ni در لایه اکسیدی افزایش مییابد [۲۷]. این پدیده می تواند منجر به نفوذ رو به بالای Cr و Ni از لایه اکسیدی به سطح شده و در جایی که اکتیویته اکسیژن همچنان بالاست، فازهای اکسیدی جدید از جمله اسپینل تشکیل دهند. بر این اساس، با کاهش یا اتمام منبع Al، فازهای اسپینل متعددی تشکیل می شوند. مورفولوژی اکسیدهای متخلخل و غیر محافظ اسپینل روی سطح پوشش HVOF در شکل (۱۱) نشان داده شده است.



شکل (۱۱): مورفولوژی سطح پوشش HVOF CoNiCrAlY پس از اکسیداسیون نشاندهنده حضور اکسیدهای اسپینل.

دو تئوری برای توضیح دلیل ایجاد لایه اکسیدی دوتایی وجود دارند. تئوری اول، زبری سطح پوشش را دلیل رشد لایه دوم فرض می کند. مطابق با این تئوری، سطح مؤثر پوشش زبرتر، بیشتر است و تخلیه عناصر با نرخ بیشتری رخ می دهد. تئوری دوم محل های جوانهزنی را که پیش از اکسیداسیون و طی پاشش حرارتی تشکیل شدهاند، مسئول می داند. در تحقیق حاضر پوشش ZPPS دارای بیشترین زبری و بیشترین ضخامت لایه TGO است که با تئوری اول همخوانی دارد. از طرف دیگر آلیاژ CONiCrAIY مورد استفاده دارای مقدار حجمی فاز β کمی است و احتمال محل های جوانهزنی اکسیدهای ناخواسته مطابق با تئوری دوم بیشتر است [۲۸]. برای تشکیل تک لایه داید. ۵ مقدار آلومینیوم زیر فصل مشترک اکسید و پوشش بهاندازه مقدار آلومینیوم زیر فصل مشترک اکسید و پوشش بهاندازه

داشته باشد. در مورد یک سیستم تک فازی شامل بین فلزی NiAl، مقدار آلومینیوم در تمامی نواحی زیر فصل مشترک یکنواخت است که منجر به پایداری لایه آلومینا میشود. درحالیکه در سیستمهای چند جزئی از قبیل CoNiCrAlY وضعیت پیچیدهتر است. در این وضعیت، هر دو فاز γ و β برای تشکیل ۵-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> سهیم هستند.

در مورد سیستمهای آلیاژی چندتایی شامل عنصر Co و در دمای Co ۱۰۵۰ امکان تشکیل فاز Ωγ وجود ندارد و استحاله β→γ مستقیماً رخ میدهد. در ریزساختار پوشش-های HVOF پس از آزمایش اکسیداسیون فاز Ωγ مشاهده نشد. ونگ و همکاران<sup>۱۱</sup> [۲۸] گزارش کردند که استحاله مستقیم β→γ در آلیاژهای NiCoCrAly و استحاله رخ میدهد. زیر فصل مشترک لایه اکسیدی و پوشش، ناحیه تخلیه شده

ریر قصل مستر ک لایه اکسیدی و پوسس، ناحیه تحلیه سده از فاز β مشاهده می شود. این نشانگر مصرف آلومینیوم از فاز β برای تشکیل لایه TGO می باشد. انهدام شیمیایی ناشی از تخلیه آلومینیوم طی اکسیداسیون یکی از دلایل تخریب لایه TGO محسوب می شود (واکنش ۱).

واكنش (۱) واكنش (۱)

هنگامی که تمام فاز β به γ تبدیل شود، مقدار آلومینیوم زیر فصل مشترک پوشش و TGO برای رشد لایه پوسته Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> کافی نیست و درنتیجه با نفوذ یونهای Cr ،Ni و Co از طریق نقایص پوسته Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>، یک لایه اکسیدی مخلوط به نام اسپینل (NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) تشکیل می شود.

Ni+2Al+4O=NiAl <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	واکنش (۲)
Ni+O=NiO	واکنش (۳)

## ٤- نتیجه گیری

در این تحقیق، پودر CoNiCrAlY توسط فرایندهای پاشش حرارتی HVOF و LPPS روی زیرلایههایی از جنس سوپر آلیاژ IN 738 اعمال شدند. آزمایش اکسیداسیون دمای بالا [۶] م. طهری، "بهینهسازی پارامترهای پاشش حرارتی HVOF، برای بهبود مقاومت به اکسیداسیون پوشش MCrAIY توسط روش سطح پاسخ"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۱۱، شماره ۳، صفحه ۷۵–۸۳ ۱۳۹۶.

[7] B. Sudhangshu, "High temperature coating". Elsevier Science & Technology Books, 2007.

[8] J. R. Davis, "Handbook of Thermal Spray Coating". ASM International, 2004.

[9] E. Muehlberger & P. Meyer, "LPPS-thin film processes: overview of origin and future possibilities", Thermal Spray, 2009.

[10] F. Tang, L. Ajdelsztajn & J. M. Schoenung, "Characterization of oxide scales formed on HVOF NiCrAlY coatings with various oxygen contents introduced during thermal spraying", Scripta Materialia, vol. 51, no. 1, pp. 25-29, 2004.

[11] A. Fossati, M. Di-Ferdinando, A. Lavacchi, U.

Bardi, C. Giolli & A. Scrivani, "Improvement of the isothermal oxidation resistance of CoNiCrAIY coating sprayed by High Velocity Oxygen-Fuel", Surface and Coatings Technology, vol. 204, no. 21-22, pp. 3723-3728, 2010.

[12] M. D. Ferdinando, A. Fossati & A. L. U. Bardi, "Isothermal oxidation resistance comparison between air plasma sprayed, vacuum plasma sprayed and high velocity oxygen fuel sprayed CoNiCrAlY bond coats". Surface and Coatings Technology, vol. 204, no. 15, pp. 2499-2503, 2010.

[13] W. Nowak, D. Naumenko, G. Mor, F. Mor, D. E. Mack, "Effect of processing parameters on MCrAIY bondcoat roughness and lifetime of APS–TBC systems", Surface and coatings technology, vol. 260, pp.82-89, 2014.

[14] P. L. Fauchais, M. I. Boulos & J. V. R. Heberlein, "Thermal Spray Fundamentals from Powder to Part". Springer, Boston, MA, 2014.

[15] M. Abbas, M. Smith & R. Munroe, "Microstructural investigation of bonding and melting-induced rebound of HVOF sprayed Ni particles on an aluminum substrate", Surface and Coatings Technology, vol. 402, p. 126353, 2020.

[16] K. Yuan & Z. R. Zheng, "Study on the Oxidation Behavior of LPPS MCrAIY Coatings at High Temperature: Part II Coating Microstructure در دمای <sup>2</sup> ۱۰۵۰ و زمان ۲۰۰ ساعت در هوای ساکن روی پوشش ها انجام شد. نتایج نشان دادند که: ۱- پس از پاشش حرارتی، پوشش HVOF شامل دو فاز β+γو پوشش LPPS عمدتاً از تک فاز γ تشکیل شده بود. ۲- پوشش LPPS دارای زبری (۱/۵ برابر) و تخلخل (۳/۳ برابر) بالاتر و مقدار اکسید کمتر در مقایسه پوشش HVOF برو. ۳- پس از اکسیداسیون، ضخامت لایه TGO و ناحیه تخلیه فاز β برای پوشش LPPS (۴/± ۲/۱) از پوشش HVOF (۳/± ۲/۲) بیشتر بود. ۴- حضور لایه اکسیدی دوتایی شامل لایه پایینی ۵۵-۵۱ هاد. ۴- مقاومت به اکسیداسیون بالاتر پوشش HVOF نسبت به پوشش LPOS ناشی از ریزساختار متراکم تر، زبری سطح کمتر و عدم وقوع اکسیداسیون داخلی در آن بود.

٥- مراجع

[1] N. Czech & W. Stamm, "Optimisation of MCrAlY Type Coatings for Single Crystal and Convential Cast Gas Turbine Blades", High Temperature Surface Engineering, CRC Press, pp. 61-65, 2020.

[2] A. Niaz, Al-Fuhaid & M. I. Faraz, "Understanding Corrosion Degradation Processes of a Multi-Component CoNiCrAlY-Coating System", Coatings, vol. 12, no. 10, p. 1396, 2022.

[3] E. Bakan, D. E. Mack, G. Mauer, R. Vaßen, J. Lamon & N. P. Padture, "High-temperature materials for power generation in gas turbines", In Advanced ceramics for energy conversion and storage, pp. 3-62, 2021.

[۴] پ. ز. مقدم، ر. قاسمی، ب. سعیدی، ح. دهاقین، ف. شهریاری و م. معماری، "تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش Cr<sub>3</sub>C<sub>2</sub>-NiCr ایجاد شده توسط فرایند HVOF"، فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۱۴، شماره ۴، صفحه ۵۳-۶۳. ۱۳۹۹.

[5] K. Yuan, R. L. Peng, X. H. Li, S. Johansson & Y. D. Wang, "Some aspects of elemental behaviour in HVOF MCrAIY coatings in high-temperature oxidation", Surface and Coatings Technology, vol. 261, pp. 86-101, 2015.

[26] L. Y. Ni, Z. L. Wu & C. G. Zhou, "Effects of surface modification on isothermal oxidation behavior of HVOFsprayed NiCrAlYcoatings", Progress in Natural Science: Materials International, vol. 21, no. 2, pp. 173-179, 2011.

[27] F. Tang, L. Ajdelsztajn, G. E. Kim, V. Provenzano & J. M. Schoenung, "Effects of surface oxidation during HVOF processing on the primary stage oxidation of a CoNiCrAlY coating", Surface and Coatings Technology, vol. 185, no. 2-3, pp. 228-233, 2004.

[28] W. X. Weng, Y. M. Wang, Y. M. Liao, C. C. Li & Q. Li, "Comparison of microstructural evolution and oxidation behaviour of NiCoCrAlY and CoNiCrAlY as bond coats used for thermal barrier coatings", Surface and Coatings Technology, vol. 352, pp. 285-294, 2018.

٦- پينوش

Thermally Grown Oxide
 Tang et al
 Fossati et al
 Fossati et al
 Ferdinando et al
 Nowak et al
 Spark Emission Spectroscopy
 Cohesive
 Feuerstein et al
 Ni et al
 Tang et al
 Weng et al

Development", Materials Science Forum, vol. 1035, pp. 584-590, 2021.

[17] M. Tahari, "The effect of heat treatment and thermal spray processes on the grain growth of nanostructured composite CoNiCrAlY/YSZ powders", Journal of Alloys and Compounds, vol. 646, pp. 372-379, 2015.

[18] C. T. Sims, N. S. Stoloff & W. C. Hagel, "Superalloys II: high temperature materials for aerospace and industrial power", John Wiley & Sons, New York, 1987.

[19] M. Durand-Charre, "The microstructure of superalloys", J. H. Davidson, Gordon and breach science publishers, 1997.

[20] H. Chen & A. Rushworth, "Effects of oxide stringers on the  $\beta$ -phase depletion behaviour in thermally sprayed CoNiCrAlY coatings during isothermal oxidation", Journal of Materials Science & Technology, vol. 45, pp. 108-116, 2020.

[21] P. Zamani & Z. Valefi, "A comparative investigation of microstructure and high-temperature oxidation resistance of HVOF-sprayed CoNiCrAlY/nano-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> composite coatings using satellited powders", International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, in press, 2023.

[22] N. Rana, R. Jayaganthan & S. Prakash, "Stepwise oxidation mechanism of HVOF sprayed NiCrAlY coatings in air", Transactions of the Indian Institute of Metals, vol. 67, pp. 393-400, 2014.

[23] A. Feuerstein, J. Knapp, T. Taylor, A. Ashary, A. Bolcavage & N. Hitchman, "Technical and economic aspects of current thermal barrier coating systems for gas turbine engines by thermal spray and EBPVD: A review", Journal of Thermal Spray Technology, vol. 17, no. 2, pp. 199-213, 2008.

[24] F. T. Talboom, R. C. Elam & L. W. Wilson, "Evaluation of advanced superalloy protection systems". ReprotCR7813, Houston, NASA, pp. 235-240, 1970.

[25] M. Shibata, S. Kuroda, H. Murakami, M. Ode, M. Watanabe & Y. Sakamoto, "Comparison of microstructure and oxidation behavior of CoNiCrAIY bond coatings prepared by different thermal spray processes", Materials transactions, vol. 47, no. 7, pp.1638-1642, 2006.